

## 专著信息

书名	Recrystallization behavior of high-dose Mn -implanted GaAs
语种	英文
撰写或编译	
作者	Wang J.Q.,Li Z.F.,Cai W.Y.,Miao Z.L,Chen X.S.,Lu W
第一作者单位	
出版社	APPLIED PHYSICS A76, 975-978 (2003)
出版地	
出版日期	2003年 月 日
标准书号	
介质类型	
页数	
字数	
开本	
相关项目	<a href="#">HgCdTe的材料芯片方法研究</a>